(19)日本国特許庁 (JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平8-150326

(43)公開日 平成8年(1996)6月11日

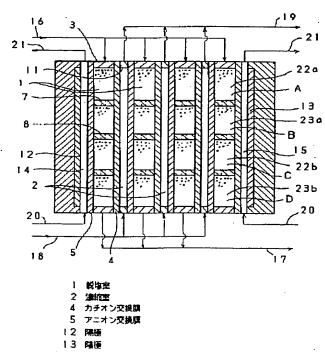
(51) In 1. Cl. <sup>6</sup> BO1D 61/48	識別記号	庁内整理番号 9538-4D	F I 技術表示箇所
61/54	500	9538-4D	
CO2F 1/42 1/469	В		
•			CO2F 1/46 103
			審査請求 未請求 請求項の数6 FD (全7頁)
(21)出願番号	特願平6-319	2 1 9	(71)出願人 000004400
			オルガノ株式会社
(22)出願日	平成6年(199	4) 11月29日	東京都文京区本郷5丁目5番16号
			(72)発明者 新明 康孝
			埼玉県戸田市川岸1丁目4番9号 オルガ
			ノ株式会社総合研究所内
			(72)発明者 角田 実
			東京都文京区本郷5丁目5番16号 オル
			ガノ株式会社内
			(74)代理人 弁理士 細井 勇

### (54)【発明の名称】電気脱イオン法による脱イオン水の製造法

#### (57)【要約】

【構成】 脱塩室及び濃縮室を交互に複数設けてなる電気式脱イオン水製造装置を用いて電気脱イオン法により脱イオン水を製造するに当たり、脱塩室に供給する被処理水の通水方向と濃縮室に供給する濃縮水の通水方向が相互に反対方向となるように被処理水、濃縮水をそれぞれ脱塩室、濃縮室に流入する。また脱塩室に流入した被処理水が最初にアニオン交換体層を通過し、次いで他のイオン交換体層を通過するようにする。

【効果】 被処理水が最初に通過するアニオン交換体層部分において、濃縮室へのアニオンの移動が促進され、該アニオン交換体層部分における被処理水のアルカリ性が強まり、その結果、シリカの除去率を飛躍的に向上することができる。



220 アニオン交換制能層

10

20

30

2

#### 【特許請求の範囲】

【請求項2】 脱塩室内に、被処理水入口側より順にアニオン交換体層、カチオン交換体層を配置し、この層配列の順番に従って被処理水が各イオン交換体層を通過するようにした請求項1記載の電気脱イオン法による脱イオン水の製造法。

【請求項3】 アニオン交換体層、カチオン交換体層の順に配置された1組のイオン交換体積層体を、上記層配列が繰り返される如く2組以上配置し、これにより構成される層配列の順番に従って被処理水が各イオン交換体層を通過するようにした請求項2記載の電気脱イオン法による脱イオン水の製造法。

【請求項4】 脱塩室内に、被処理水入口側より順にアニオン交換体層、カチオン交換体層、アニオン交換体とカチオン交換体との混合イオン交換体層を配置し、この層配列の順番に従って被処理水が各イオン交換体層を通過するようにした請求項1記載の電気脱イオン法による脱イオン水の製造法。

【請求項5】 アニオン交換体層、カチオン交換体層の順に配置された1組のイオン交換体積層体を、上記層配列が繰り返される如く2組以上配置し、次いで混合イオン交換体層を配置し、これにより構成される層配列の順番に従って被処理水が各イオン交換体層を通過するようにした請求項4記載の電気脱イオン法による脱イオン水の製造法。

【請求項6】 脱塩室内に、被処理水入口側より順にアニオン交換体層、アニオン交換体とカチオン交換体との混合イオン交換体層を配置し、この層配列の順番に従って被処理水が各イオン交換体層を通過するようにした請求項1記載の電気脱イオン法による脱イオン水の製造法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は半導体製造工業、製薬工業、食品工業等の各種の産業又は研究施設等において利用される脱イオン水を電気脱イオン法により製造する方

法に関し、更に詳しくはシリカの除去に優れた脱イオン 水製造法に関する。

[0002]

【従来の技術】脱イオン水を製造する方法として、従来からイオン交換樹脂に被処理水を通して脱イオンを行なう方法が知られているが、この方法ではイオン交換樹脂がイオンで飽和されたときに酸及びアルカリ水溶液によって再生を行なう必要があり、このような処理操作上の不利を解消すべく近年、薬剤による再生が全く不要な電気脱イオン法による脱イオン水製造方法が確立され、実用化に至っている。

【0003】この電気脱イオン法は、カチオン交換膜とアニオン交換膜との間にイオン交換樹脂、イオン交換機維等のイオン交換体を充填して脱塩室を構成し、該脱塩室の両外側に濃縮室を設け、これら脱塩室及び濃縮室を設備を設備を設置を開電極と陰電極の間に配置し、電圧を印加しながら脱塩室に被処理水を、濃縮室に濃縮水をそれぞれ流入し、脱塩室において被処理水中の不純物イオンを除去すると脱塩室において被処理水中の不純物イオンを除去すると共に、該不純物イオンを電気的に濃縮室に移動させて脱イオン水を製造するものであり、この方法によればイオン交換体がイオンで飽和されることがないため薬剤による再生が不要であるという利点を有する。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら電気脱イオン法による脱イオン水製造方法においては、被処理水中のシリカの除去率が小さいという問題点があり、この問題点を解決するため本出願人は先に、被処理水が最初に通過するイオン交換体層をアニオン交換体層とした電気式脱イオン水製造装置を提案した(特開平4-71624号)。

【0005】この装置によればシリカの除去率を向上できるが、本発明者等は更にシリカの除去率を高める方法を確立すべく鋭意研究を行なった。その結果、脱塩室に供給する被処理水の通水方向と遺縮室に供給する濃縮がの通水方向を相互に反対方向とすると共に、脱塩室に水の通水方向を相互に反対方向とすると共に、脱塩室に水のした被処理水が最初にアニオン交換体層を通過するようにすればシリカの除去率を著しく向上できるとできるに至ったり見を得、この知見に基づき本発明を完成するに至ったり見を得、この知見に基づき本発明を完成することができる電気を極めて高い除去率をもって除去することができる電

脱イオン法による脱イオン水製造法を提供することを目

的とする。 【0007】

【課題を解決するための手段】本発明は、(1)カチオン交換膜とアニオン交換膜との間にアニオン交換体及びカチオン交換体を充填して脱塩室を構成し、上記カチオン交換膜、アニオン交換膜を介して脱塩室の両側に濃縮室を設け、これらの脱塩室及び濃縮室を陽極と陰極の間に配置し、電圧を印加しながら脱塩室に被処理水を流入50 すると共に、濃縮室に濃縮水を流入して被処理水中の不

30

40

純物イオンを除去し、脱イオン水を製造する電気脱イオン水の製造方法において、脱塩室に供給する被処理水の通水方向と濃縮室に供給する被処理水の通水方向となるように被処理水の縮水をそれぞれ脱塩室に流入すると共体層を通過するようにしたことを特徴とする電気脱イオン水の製造法、(2)脱塩室内に、被処理水が配置イオン水の製造法、(2)脱塩室内に、被処理水が配置し、この層配列の順番に従って被処理水がの製造と、この層配列の順番に従って被処理水がの製造と、この層配列の順番にした上記(1)記載の電気脱イオン水の製造法、(3)アニオン交換体層の順に配置といるの関係を表したと記憶による脱イオン水の製造法、(3)アニオン交換体層の順に配置された1組のイオカン大の製造法、(3)アニオン交換体層の順に配置された1組のイオカン大体層、カチオン交換体層の順に配置されるの間を表し、これにより構成される層配列の順番に従って被

処理水が各イオン交換体層を通過するようにした上記 (2) 記載の電気脱イオン法による脱イオン水の製造 法、(4)脱塩室内に、被処理水入口側より順にアニオ ン交換体層、カチオン交換体層、アニオン交換体とカチ オン交換体との混合イオン交換体層を配置し、この層配 列の順番に従って被処理水が各イオン交換体層を通過す るようにした上記(1)記載の電気脱イオン法による脱 イオン水の製造法、(5)アニオン交換体層、カチオン 交換体層の順に配置された1組のイオン交換体積層体 を、上記層配列が繰り返される如く2組以上配置し、次 いで混合イオン交換体層を配置し、これにより構成され る層配列の順番に従って被処理水が各イオン交換体層を 通過するようにした上記(4)記載の電気脱イオン法に よる脱イオン水の製造法、(6)脱塩室内に、被処理水 入口側より順にアニオン交換体層、アニオン交換体とカ チオン交換体との混合イオン交換体層を配置し、この層 配列の順番に従って被処理水が各イオン交換体層を通過 するようにした上記(1)記載の電気脱イオン法による 脱イオン水の製造法を要旨とする。

【0008】電気脱イオン法による脱イオン水製造方法において、脱塩室に被処理水を供給し且つ濃縮室に濃縮水を供給するが、該被処理水、濃縮水の供給に当たって、本発明はそれらの通水方向を相互に反対方向とするものである。即ち、本発明において被処理水を下向流で脱塩室に通水する場合は、濃縮水を下向流で濃縮室に通水する。

【0009】更に本発明は、脱塩室に流入した被処理水を最初にアニオン交換体層を通過せしめる。即ち、脱塩室内にはアニオン交換体とカチオン交換体が充填され、それらのイオン交換体層の配列の仕方にも種々の方法があるが、本発明においては被処理水が最初に通過するイオン交換体層がアニオン交換体層となるように層配列が決定される。

【0010】従って、被処理水の通水方式が下向流通水 50

4

である場合には脱塩室の上部にアニオン交換体層を配置 し、その下部に他のイオン交換体層を配置させ、また同 方式が上向流通水である場合には脱塩室の下部にアニオ ン交換体層を配置し、その上部に他のイオン交換体層を 配置させる。

【0011】本発明において、アニオン交換体層と、該層に隣接する他のイオン交換体層との間には仕切り壁があってもなくてもよく、従って両層は互いに接触していても或いは非接触の状態でもよい。

【0012】以下、図1に示す装置を用いて脱イオン水を製造する場合を例にとり、本発明を詳細に説明する。 【0013】同図に示す装置の構造を説明すると、1は脱塩室、2は濃縮室で、これらの脱塩室1、濃縮室2は交互に複数設けられている。通常、脱塩室1を構成するに当たっては1個のモジュール品として製作される。即ち、図2に示す如き四周枠状に形成された例えば合の成協脂からなる枠体3の両面にそれぞれカチオン交換膜4、アニオン交換膜5を接着し、その内部空間にイオン交換樹脂(カチオン交換樹脂及びアニオン交換樹脂)を充填して脱イオンモジュール6を製作し、該脱イオンモジュール6内のイオン交換樹脂充填部を脱塩室1として構成する。

【0014】上記の如くカチオン交換膜とアニオン交換膜との間の空間部にはカチオン交換樹脂及びアニオン交換樹脂が充填されるが、これらのイオン交換樹脂の充填の仕方、即ちイオン交換樹脂層の配列の仕方としては、被処理水の通水方式が下向流通水である場合には、脱塩室1の上部にアニオン交換樹脂層が配置され、その下部に他のイオン交換樹脂層が配置される。

【0015】従って、脱塩室1におけるイオン交換樹脂層の層配列の態様としては、該脱塩室1の上部をアニオン交換樹脂層とし、その下部をカチオン交換樹脂層とし、その下部をカチオン交換樹脂層とし、この順番に該積層部が2組以上繰り返し設けられる態様、上部をアニオン交換樹脂層とし、この積層部を1組設けるか或いは2組以上繰り返し設け、更にその下部にカチオン交換樹脂とアニオン交換樹脂とアニオン交換樹脂層を設ける態様、上部をアニオン交換樹脂層を設ける態様、上部をアニオン交換樹脂層とし、その下部を混合イオン交換樹脂層とする態様がある。

【0016】被処理水の通水方式が上向流通水である場合には、脱塩室1の下部にアニオン交換樹脂層が配置され、その上部に他のイオン交換樹脂層が配置される。その具体的層配列の態様は、上記の下向流通水の場合の態様と上下方向が異なるだけで同様の層構成が可能であ

【0017】イオン交換樹脂の充填に当たっては枠体3の一方の側面にカチオン交換膜4(又はアニオン交換膜5)を接着し、次いで枠体3の内空部にイオン交換樹脂

40

6

を充填し、該樹脂の充填後に枠体3の他方の側面にアニオン交換膜5(又はカチオン交換膜4)を接着し、両イオン交換膜4、5と枠体3とで形成される空間部にイオン交換樹脂を封入する。この場合、充填すべきイオン交換樹脂の種類に応じて、それぞれのイオン交換樹脂が独立して充填できるように、図2に示した如く枠体3内に仕切り壁としての分割枝7を設けることが好ましい。分割枝7の数は任意である。同図には3本の分割枝を設けた例が示されており、それによって脱塩室1はA、B、C、Dの4つの部屋に分割される。

【0018】下向流通水方式においては、部屋Aにアニオン交換樹脂が充填され、それ以外の部屋B、C、Dには例えばカチオン交換樹脂、アニオン交換樹脂、カチオン交換樹脂が順次充填される。上向流通水方式の場合には、部屋Dにアニオン交換樹脂が充填され、それ以外の部屋C、B、Aには例えばカチオン交換樹脂、アニオン交換樹脂、カチオン交換樹脂が順次充填される。

【0019】このように枠体3内に分割枝7を設けることにより、各イオン交換樹脂を充填する際の作業が容易になると共に、装置の輸送中或いは運転中に両イオン交 20換樹脂層が混合されることなく、充填した時のまま各イオン交換樹脂層の分割状態を維持することができる。

【0020】尚、分割枝7には、イオン交換樹脂は通さず水のみを通す通流孔8が穿設される。9は被処理水入口(但し、上向流通水の場合は脱イオン水出口となる)、10は脱イオン水出口(但し、上向流通水の場合は被処理水入口となる)である。

【0021】上記の如く構成される脱イオンモジュール6は離間して複数並設される。各脱イオンモジュール6、6間には四周枠状に形成されたゴムパッキン等の水30密性部材からなるスペーサー11が介在され、このようにして形成される空間部を濃縮室2として構成する。濃縮室2の内部空間には、イオン交換膜4、5同士の密着を防止して濃縮水の流路を確保するために、通常、イオン交換繊維、合成樹脂製網体等の流路形成材が充填される。

【0022】上記の如き脱塩室1と濃縮室2との交互配列体の両側部に陽極12と陰極13を配置し、特に図示しないが陽極12、陰極13の近傍にそれぞれ仕切膜を設け、該仕切膜と陽極12との間の空間部を陽極室14として構成し且つ該仕切膜と陰極13との間の空間部を陰極室15として構成する。

【0023】図中、16は被処理水流入ライン、17は脱イオン水流出ライン、18は濃縮水流入ライン、19は濃縮水流出ライン、20は電極水流入ライン、21は電極水流出ラインである。

【0024】上記の如く構成される装置を用いて脱イオン水を製造するに当たっては、被処理水流入ライン16より被処理水を脱塩室1内に流入し、濃縮水流入ライン18より濃縮水を濃縮室2内に流入し、且つ陽極室1

4、陰極室15にそれぞれ電極水流入ライン20、20 を通して電極水を流入する。尚、濃縮水としては、通 常、脱塩室1に供給する被処理水と同じものが供給され る。一方、陽極12、陰極13間に電圧を印加し、被処 理水、濃縮水の流れの方向に対して直角方向に直流電流 を通じる。

【0025】以下、図1に示す如く、被処理水の供給を下向流通水方式とし、且つ脱塩室1内のイオン交換樹脂層を上から順に、アニオン交換樹脂層22a、カチオン交換樹脂層23a、アニオン交換樹脂層22b、カチオン交換樹脂層23bとして配置した場合を例にとり本発明を詳細に説明する。

【0026】脱塩室1内に下向流で供給された被処理水は最初、アニオン交換樹脂層22a内を流下する。一方、濃縮水の濃縮室2への供給は被処理水の通水方向とは反対方向の上向流通水方式にて行なう。

【0027】被処理水が最初、アニオン交換樹脂層22 aを通過する際、被処理水中の不純物イオンとしてのアニオンが除去され、次のカチオン交換樹脂層23aを通過する際、不純物イオンとしてのカチオンが除去され、以下同様に脱イオンが繰り返し行なわれ、それにより脱イオン水が得られ、この脱イオン水は脱イオン水流出ライン17より流出する。

【0028】脱塩室1内にて被処理水より除去された不純物イオンはイオン交換膜を通って濃縮室2に移動する。即ち、アニオンは陽極12側に吸引され、アニオン交換膜5を通って隣接する濃縮室2に移動し、またカチオンは陰極13側に吸引され、カチオン交換膜4を通って隣接する濃縮室2に移動する。

【0029】濃縮室2を流れる濃縮水はこの移動してくるアニオン及びカチオンを受け取り、不純物イオンを濃縮した濃縮水として濃縮水流出ライン19より流出する。尚、電極水流入ライン20より陽極室14、陰極室15に流入した電極水は電極水流出ライン21より流出する。

【0030】被処理水が脱塩室において、最初にアニオン交換樹脂層22aを通過するようにすると、シリカの除去率が向上するが、それは次のような理由によるものと考えられる。

【0031】即ち、被処理水が最初にアニオン交換樹脂に接触すると、不純物イオンの中で主にアニオンのみが脱イオンされ、しかも該アニオン交換樹脂層22aにはカチオンが残り、このカチオンに相当する量のアルカリが一時的に生成され、それにより被処理水が一時的にアルカリ性となるため、シリカの解離皮が向上し、その結果、シリカの解離したイオンが濃縮室へ移動する移動量が多くなって、シリカの除去率を向上できるものと考えられる。

50 【0032】ここにおいて、本発明は被処理水の通水方

向と濃縮水の通水方向を相互に反対方向としていること により、シリカの除去率を更に一段と増大できる。その 理由は次のように考えられる。

【0033】即ち、脱塩室1に流入した被処理水は次第 に脱イオンされながら流下するので脱塩室の下部に行く に従って不純物イオン濃度は小さくなる。従って脱塩室 の上部(ここにはアニオン交換樹脂層22aが配置され ている) においてイオン濃度は最も大きい。一方、濃縮 室2に流入した濃縮水は脱塩室から移動してくるイオン を受け取りながら上昇していくので濃縮室の上部に行く 10 に従ってイオン濃度は大きくなる。このように脱塩室上 部と濃縮室上部が共にイオン濃度の大きい部分となり、 脱塩室と濃縮室における、イオン濃度が最も大きく高導 電率を示す2つの部分が直流電流の流れに沿って隣接す

### SIO2 +H2 O = H2 SIO3 = H+ +HSIO3 = 2H+ +SIO32-

【0037】 ここで、pK, 、pK, は解離定数で、p  $K_1 = 9.8 \text{ pK}_1 = 12.16 \text{ cbs}$ 

【0038】本発明方法によると、従来法に比べて脱塩 室のアニオン交換樹脂層 2 2 a 部分における被処理水の 20 アルカリ性がより一層強まり、シリカがHSiO, 又 はSiO, のイオン態に解離するのに必要且つ充分な pHとなる。従って、本発明によれば、シリカをHSi O, の形で除去することも或いはSiO, の形で除 去することもいずれも可能である。しかしながら、2価 イオンであるSi〇、 の形で除去する場合は1価イオ ンであるHSi〇, の形で除去する場合に比べて2倍 の電流が必要となり、電力消費量が嵩み経済的に得策で ないから、HSiO, の形で除去することが好まし い。そのためには、脱塩室のアニオン交換樹脂層22a 部分における被処理水の p H が 9 . 5 ~ 1 1 . 0 となる 条件で脱イオンを行なうことが好ましい。

【0039】尚、本発明によれば、一般的に、弱電解質 であるために比較的除去困難であるとされている成分の 除去に効果的であり、従ってシリカ以外に例えば炭酸 (CO<sub>1</sub>) の除去にも極めて有効であり、その除去効率 を向上できるものである。

[0040]

【実施例】

#### 実施例、比較例

表1に示す水質の工業用水を逆浸透膜装置で処理して同 表に示す水質の透過水を得た。この透過水を被処理水及 び濃縮水として用い、4個の脱イオンモジュールを並設 して構成される電気式脱イオン水製造装置における脱塩 室、濃縮室にそれぞれ通水し(被処理水の線速度は約4 0 m/hr)、約1Aの電流を流して脱イオンを行な い、脱イオン水を製造した。

【0041】この場合、脱塩室内におけるイオン交換樹

る状況となる。

【0034】その結果、アニオン交換樹脂層22a部分 の電流密度が高まり、アニオンの濃縮室への移動を一層 促進する作用が生じる。アニオンの移動が一層促進され ることにより、脱塩室のアニオン交換樹脂層22a部分 における被処理水のアルカリ性がより一層強まり、その ためシリカの解離度が更に一段と増大する。その結果、 シリカの解離イオンの濃縮室への移動量を著しく増大し て、シリカの除去率を飛躍的に向上することができる。 【0035】シリカの解離平衡式を示すと次の通りであ

8

[0036]

【化1】

脂層の配列及び被処理水と濃縮水の通水方向に関する条 件を以下に示すように種々変えて脱イオン処理を行なっ

(実施例1):脱塩室内の被処理水入口側より順に、高 さ300mmのアニオン交換樹脂層、高さ100mmの カチオン交換樹脂層、高さ100mmのアニオン交換樹 脂層、高さ100mmのカチオン交換樹脂層を配置し、 被処理水を下向流で通水し、濃縮水を上向流で通水し た。

(実施例2):脱塩室内の被処理水入口側より順に、高 さ300mmのアニオン交換樹脂層、高さ300mm の、アニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂との混合イオ ン交換樹脂層 (混合比は体積比でアニオン交換樹脂:カ 30 チオン交換樹脂=1:2)を配置し、被処理水を下向流 で通水し、濃縮水を上向流で通水した。

(比較例1): 通水方式を除き実施例1と同様とした。 通水方式としては、被処理水、濃縮水を共に下向流で通 水した。

(比較例2): 通水方式を除き実施例2と同様とした。 通水方式としては、被処理水、濃縮水を共に下向流で通

(比較例3):脱塩室内にアニオン交換樹脂とカチオン 交換樹脂との混合イオン交換樹脂(混合比は体積比でア 40 ニオン交換樹脂:カチオン交換樹脂=2:1)を充填し て高さ600mmの混合イオン交換樹脂層を形成し、被 処理水を下向流で通水し、濃縮水を上向流で通水した。 (比較例4): 通水方式を除き比較例3と同様とした。 通水方式としては、被処理水、濃縮水を共に下向流で通 水した。得られた脱イオン水の水質を表2に示す。

[0042]

【表1】

10	

			工業用水	逆患器胰透過水
導電率 (μS/cm)		2 7 8	5. 0	
рH			6. 7	5. 3
全カチオン	(mg	CaCO <sub>3</sub> /L)	114	1. 2
全アニオン	(mg	CaCO <sub>3</sub> /L)	126	1. 5
鉱酸	(mg	CaCO <sub>3</sub> /L)	74	0. 3
HCO <sub>a</sub> -	(mg	CaCO <sub>3</sub> /L)	4 0	1. 2
SiO2		CaCO <sub>3</sub> /L)	1 2	0. 1
H <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	(mg	CaCO <sub>3</sub> /L)	1 8	14.5

[0043]

【表2】

				脱イオン水		
				シリカ除去率(%)	抵抗率 (MQ • cm)	
実	施	ØI	1	9 5以上	1.7以上	
実	施	例	2	9 5以上	17以上	
比	較	例	1	70~80	8~10	
比	較	例	2	70~80	8~10	
比	較	例	3	6 0以下	1以下	
比	較	例	4	6 0以下	1以下	

【0044】上記結果から明らかなように、本発明によ ればシリカの除去率を飛躍的に向上でき、全体として脱 ることが判る。

【0045】尚、表2の結果から明らかなように、本発 明によれば、脱イオン水の抵抗率も比較例1~4に比べ て飛躍的に向上しているが、この抵抗率向上は本発明方 法によりシリカ除去率のみでなく炭酸の除去率も向上し ていることを示すものである。

#### [0046]

【発明の効果】以上説明したように、本発明は脱塩室に 供給する被処理水の通水方向と濃縮室に供給する濃縮水 の通水方向が相互に反対方向となるように被処理水、濃 40 4 カチオン交換膜 縮水をそれぞれ脱塩室、濃縮室に流入すると共に、脱塩 室に流入した被処理水が最初にアニオン交換体層を通過 するようにしたので、被処理水が最初に通過するアニオ ン交換体層部分の電流密度が高まり、アニオンの濃縮室

への移動が促進され、該アニオン交換体層部分における 被処理水のアルカリ性が強まり、それによりシリカの解 イオン水の水質を純水に近い程度に良好なものとしてい 30 離が進行し、その結果、シリカの除去率を従来法に比べ 飛躍的に向上することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

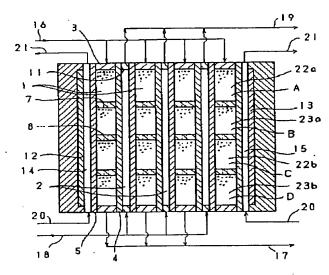
【図1】本発明方法を実施するために用いる電気式脱イ オン水製造装置の一例を示す縦断面略図である。

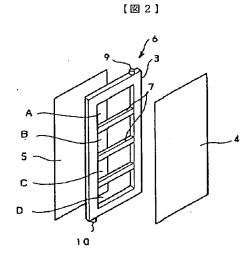
【図2】脱塩室を構成するための脱イオンモジュールを 示す分解斜視図である。

#### 【符号の説明】

- 1 脱塩室
- 2 濃縮室
- - 5 アニオン交換膜
  - 12 陽極
  - 13 陰極
  - 22a アニオン交換樹脂層







- 1 税塩室 2 連拍室 4 カチオン交換原 5 アニオン交換原

- 13 陸極 22a アニオン交換観路層